



Author Index of Volume 54

Abe, H., 236, 425, 435, 236, 425, 435
Abraham, K.M., 40
Abramson, O., 76
Adachi, K., 214
Ai, X.P., 255
Akridge, J.R., 63
Alamgir, M., 40
Alloin, F., 34
Amatuci, G., 103
Anan, F., 214
Andoh, H., 306
Andrieu, X., 487
Andrukaitis, E., 465, 470, 465, 470
Anne, M., 319
Apostolova, R.D., 421
Arakawa, M., 250
Archuleta, M.M., 138
Ardel, G., 496
Armand, M., 34, 163, 456, 34, 163, 456
Asami, Y., 146
Aurbach, D., 76, 143, 281, 289, 76, 143, 281, 289
Baba, M., 175
Bae, I.T., 20
Baffier, N., 342, 373, 342, 373
Banov, B., 268
Barbour, R., 20
Barker, J., 475
Barusseau, S., 296
Bates, J.B., 58
Baudry, P., 393
Beden, B., 296
Bélanger, A., 163
Belosokhov, A.I., 416, 421, 416, 421
Benoist, L., 353
Benrabah, D., 456
Besenhard, J.O., 228, 369, 228, 369
Biberacher, W., 228
Biensan, P., 109
Billaud, D., 338, 383, 338, 383
Bodet, J.M., 109
Bonneau, M., 389
Bouchard, P., 163
Bourilkov, J., 268
Boyle, G.H., 186
Brandt, K., 151
Brec, R., 342
Brousseley, M., 109, 296, 109, 296
Bruce, P.G., 52
Carrado, K.A., 11
Cha, C.S., 255
Chang, H.S.W., 403
Chen, J.M., 491, 494, 491, 494
Chen, L., 271, 276, 397, 271, 276, 397
Cheng, C.H., 491, 494, 491, 494
Cheng, Y.-T., 218
Chilenskas, A.A., 134
Chottiner, G., 20
Chusid, O., 76
Cognac-Auradou, H., 406
Cooper, J.P., 465
Coowar, F., 103
Crespi, A.M., 68, 334, 68, 334
Dahn, J.R., 240
Dan, P., 143
Davidson, I.J., 205, 232, 205, 232
Delmas, C., 109, 406, 109, 406
Deng, Z., 28
Deniard, P., 246
Deniard, Ph., 342
Dequan, W., 367
Deschamps, M., 411
Doré, R.J., 356
Doyle, M., 46
Dudney, N.J., 58
Dusheiko, V.A., 264
Ebner, W., 155
Eesley, G.L., 218
Ein-Eli, Y., 281
Ely, Y.E., 76
Farcy, J., 373
Fei, W., 367
Fellner, J.P., 310
Fragnaud, P., 362
Fringant, C., 487
Fujimoto, H., 440, 444, 440, 444
Fujiwara, M., 209
Furuta, S., 306
Garcia, B., 373
Gauthier, M., 163
Geronov, Y., 143
Giannelis, E.P., 310
Goebel, F., 180, 186, 180, 186
Gofer, Y., 76
Goledzinowski, M., 356
Golodnitsky, D., 496
Gonbeau, D., 353
Greedan, J.E., 232
Gruzalski, G.R., 58
Gueguen, M., 393
Guo, J., 461
Guohua, L., 519
Guyomard, D., 92
Guyomard, D.G., 103
Haas, O., 346, 479, 346, 479
Halalay, I.C., 218
Hanson, L., 198
Haraguchi, K., 511
Hazama, T., 306
Henriksen, G.L., 134
Henry, F.X., 383
Higuchi, S., 236, 425, 435, 236, 425, 435
Hill, I.R., 356
Huang, B., 276
Huang, H., 52
Huang, Y.-Z., 271
Hurng, W.-M., 491, 494, 491, 494
Hwang, K.-H., 224
Ikeda, T., 175
Ikuta, H., 508, 519, 508, 519
Imanishi, N., 72
Inaguma, Y., 397
Irish, D.E., 28
Ishihara, H., 306
Ishikawa, M., 214, 301, 214, 301
Ishikawa, R., 306
Itoh, M., 397
Iwahori, T., 171
Iwakoshi, Y., 99
Jeng, J.H., 403
Jigiang, W., 127
Jones, S.D., 63
Joo, S.-K., 224
Kageyama, H., 448
Kahn-Harari, A., 342
Kanda, M., 209
Kao, T.H., 491, 494, 491, 494
Kapfer, B., 163
Kashiwagi, H., 72
Kasuh, T., 440, 444, 440, 444
Kobayashi, S., 511
Kobayashi, Y., 171
Koksbang, R., 475
Kolbasov, G.Ya., 525
Koshina, H., 6
Kozawa, A., 483
Krause, L., 163
Krawiec, W., 310
Kruger, J., 85
Kumagai, N., 175
Kumai, K., 171
Kuribayashi, I., 1
Kurokawa, H., 522
Kuzminskii, Ye.V., 525
Kwak, B.S., 58
Labat, J., 109
Lang, J., 496
Lavi, Y., 496
Lebrun, N., 389
Lecerf, A., 109
Le Cras, F., 319
Lee, H.S., 198
Lee, S.-H., 224
Lee, T.J., 403
Lemont, S., 338
Levasseur, A., 353
Li, G., 271
Li, Y.J., 461
Liebenow, C., 369
Lin, Q., 127
Lin, S.C., 403
Lipkin, M.S., 264
Lixia, Z., 367
Lobitz, P., 369
Lonchamp, G., 393
Lubben, D.C., 58
Ludwig, G., 378
Lüdher, K., 369
Luo, Y., 20
Mabuchi, A., 440, 444, 440, 444
Machill, S., 378, 428, 378, 428
Maingot, S., 342
Maksyuta, I.M., 416
Manev, V., 323, 329, 501, 323, 329, 501
Masquelier, C., 448

Matsuda, Y., 214, 301, 214, 301
 McBreen, J., 198
 McMillan, R.S., 205, 232, 205, 232
 Megahed, S., 155
 Mengeritski, E., 143
 Meunier, G., 353
 Meyer, M.S., 218
 Miki, Y., 508
 Miyabayashi, M., 306
 Miyashiro, H., 171
 Miyashita, T., 483
 Miyazaki, S., 214
 Mizushima, K., 146
 Mladenov, M., 268
 Molteni, M., 389
 Momchilov, A., 323, 501, 323, 501
 Moran, P.J., 85
 Morita, M., 214, 301, 214, 301
 Moshtev, R.V., 329
 Murai, H., 6
 Murray, J.J., 205, 232, 205, 232
 Nagarajan, R., 362
 Nakamura, H., 483
 Nakamura, O., 448
 Nakamura, T., 397
 Nakazato, D., 508
 Nassalevska, A., 323, 501, 323, 501
 Naumenko, A.F., 416, 421, 416, 421
 Nazri, G.-A., 218
 Neduzhko, L.I., 416
 Neri, M., 393
 Nesper, R., 346
 Newman, J., 46
 Newnham, C.E., 516
 Nishio, K., 522
 Nitta, Y., 511
 Nodwell, E., 240
 Noguchi, H., 483
 Nohma, T., 522
 Nose, H., 146
 Novák, P., 346, 479, 346, 479
 Odzimkowski, M., 28
 Ohsaki, T., 425, 435, 425, 435
 Ohta, A., 6, 511, 6, 511
 Ohzuku, T., 99
 Okamoto, Y., 198
 Okamura, K., 511
 Okuno, H., 6
 Oleynikov, S.L., 525
 Ouvrard, G., 246
 Pasquali, M., 501
 Patsyuk, F.N., 525
 Peled, E., 496
 Pereira-Ramos, J.-P., 120, 342, 373, 120, 342, 373
 Pérès, J.P., 109
 Perichon, J., 373
 Perton, F., 109, 296, 109, 296
 Pfister-Guillouzo, G., 353
 Pistoia, G., 501
 Prouzet, E., 246
 Pynenburg, R., 475
 Rabou, L.P.L.M., 316
 Rahner, D., 378, 428, 378, 428
 Reimers, J.N., 16
 Ricard, S., 163
 Rinne, S., 516
 Rohs, S., 319
 Roskam, A., 316
 Rougier, A., 109
 Rozhkov, V.V., 416, 421, 416, 421
 Ruizhen, Q., 127
 Runhe, L., 367
 Russell, P.G., 180
 Saidi, Y., 475
 Saito, T., 522
 Saito, Y., 448
 Sanchez, J.-Y., 34, 163, 456, 34, 163, 456
 Sato, A., 323, 329, 323, 329
 Sawada, Y., 425, 435, 425, 435
 Scanlon, J.F., 85
 Scanlon, Jr., L.G., 310
 Scheifele, W., 479
 Scherson, D.A., 20
 Schleich, D.M., 362
 Schmidt, E., 353
 Scholey, N., 516
 Shan, Y.J., 397
 Shekhtman, A.Z., 433
 Shembel, E.M., 416, 421, 416, 421
 Shokoohi, F.K., 103
 Shonaka, J., 306
 Skarstad, P.M., 68
 Smit, J.H., 465
 Spahr, M.E., 346
 Staniewicz, R.J., 452
 Stanley Whittingham, M., 461
 Strizhko, A.S., 421
 Strobel, P., 319
 Sundher, A., 240
 Suzuki, S., 146
 Sylla, S., 456
 Tajima, H., 214
 Takahashi, M., 522
 Takatsuka, Y., 175
 Takeda, Y., 72
 Takei, K., 171
 Takeuchi, E.S., 115
 Takeuchi, T., 448
 Tanno, K., 175
 Taranetz, T.A., 525
 Tarascon, J.M., 92, 103, 92, 103
 Tateshita, Y., 175
 Tatsumi, K., 236, 425, 435, 236, 425, 435
 Tchangbédji, G., 246
 Tkatchenko, N.V., 525
 Tokumitsu, K., 440, 444, 440, 444
 Tryk, D., 20
 Tsuchiya, K., 146
 Uchida, T., 508, 519, 508, 519
 Ue, H., 171
 Ueda, A., 99
 Uehara, M., 522
 Uwai, T., 171
 Vaia, R.A., 310
 Vassort, G., 163
 Vasudevan, S., 310
 Vicedo, T., 487
 Vissers, D.R., 134
 Von Sacken, U., 221, 240, 221, 240
 Vujić, D., 362
 Wagner, M.W., 369
 Wainwright, D., 192
 Wakihara, M., 508, 519, 508, 519
 Wang, F., 276
 Wang, K., 20
 Wang, Z.-D., 259
 Weisman, I., 143
 Weissman, I., 76
 West, K., 334, 475, 334, 475
 Willmann, P., 342, 383, 342, 383
 Winans, R.E., 11
 Winter, M., 228
 Xue, R., 271, 276, 271, 276
 Yamada, S., 209
 Yamaki, J., 250
 Yamamoto, N., 99
 Yamamoto, O., 72
 Yamashita, M., 1
 Yang, H.X., 255
 Yang, J., 228
 Yang, X.Q., 198
 Yao, C.Y., 491, 494, 491, 494
 Yazami, R., 389, 411, 389, 411
 Yixiong, T., 127
 Yokoyama, M., 1
 Yoshio, M., 483
 Yoshitake, S., 301
 Youliang, D., 127, 367, 127, 367
 Yu, X., 58
 Zaban, A., 76, 289, 76, 289
 Zachau-Christiansen, B., 475
 Zaghib, K., 236, 425, 435, 236, 425, 435
 Zandbergen, H.W., 68
 Zhenjiang, L., 367
 Zhong, Q., 221
 Zhuang, G., 20
 Zlatilova, P., 329
 Zuhr, R.A., 58
 Zuomin, Z., 127